2019 年度 先進情報処理メカトロニクスクラスタ スケジュール&成績評価

■ スケジュール

4月11日	ガイダンス				八谷
4月18日	尾西 一樹	井堰 啓太	射手矢 和真	今川 涼介	小川原
4月25日	音部 悟士	坂原 貞宏	岡田 泰修	櫻井 渉	土橋
5月9日	坪井 和広	野村 雅也	長谷川 大陽		中嶋
5月16日	広瀬 僚平	渕上 和希	箕土路 拓也		長瀬
5月23日	松本 侑也	前田 一成	安田 圭治		中村
5月30日	今村 大介	内田 滉希	川口 直人	木下 秀平	八谷
6月13日	小杉 哲平	佐々木 寛史	澤田真	清水 翔俉	松井
6月20日	髙木 勇佑	田ノ岡 大貴	鶴見 直生	天竺 亮介	丸
6月27日	原 亨成	原田 拓哉	樋口 止揚	日高 和輝	村田
7月4日	福永 幸大	福西 聖也	古田 智樹	堀口 皓生	小川原
7月11日	山本 友	森 保道	山口 哲也	溝渕 湧也	土橋
7月18日	山崎 達彦	山田 貴哉	山本 一貴	山本 憂斗	中嶋
7月25日	予備日、成績判定会議				

■ 成績評価方法

M1:出席状況(カードリーダーの記録を確認)、大ゼミ時間内の質問回数およびその内容に基づき評価する.

M2:出席状況(カードリーダーの記録を確認)、大ゼミ時間内の質問回数、その内容、および中間発表の内容に基づき評価する。

● ※M1、M2 の発表に関わらず M1、M2 とも出席すること. 就職活動や学会発表等で欠席する場合は 事前にクラスタの総務担当教員に連絡すること.